РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2755405

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВАКУУМНОГО ОТЖИГА ТОНКИХ ПЛЁНОК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ IN SITU ОПТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Патентообладатель: ***Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (RU)***

Авторы: ***Замчий Александр Олегович (RU), Баранов Евгений Александрович (RU), Сафонов Алексей Иванович (RU), Константинов Виктор Олегович (RU)***

Заявка № **2020142234**

Приоритет изобретения **22 декабря 2020 г.**

Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации **15 сентября 2021 г.**

Срок действия исключительного права на изобретение истекает **22 декабря 2040 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0x02A5CFBC00B1ACF59A40A2F08092E9A118
Владелец **Ивлиев Григорий Петрович**
Действителен с 15.01.2021 по 15.01.2035

Г.П. Ивлиев